東大·理 黒部 篤· 上村 光

Variable range hopping 伝導領域での磁気抵抗は、状態内クーロン相関の交か果によって、正になる。 さらに Anderson 局在状態での局在長のエネルギー依存性を考慮すれば、石裁気抵抗人負の寄与がある。 IT-Ta Sux Sex 系での磁気抵抗の実験結果は、両者の効果として、定性的に理解でいまる。

\$1. 序論

山口・青木・上村」は、中間濃度領域で、様々な電子相関の大きさを評価し、Anderwon 局在状態間の電子相関のうちで、状態内相関が最も大きい事を示し、次のハミルトニアンを提唱した。

卍= No Ei Rio + 立 No Ui Rio Rio

ここで、かは Anderson 局在状態を意味し、Ei, Ui, Rio は名々
一電子 エネルギー、状態内相関、number operator を表めしている。
Ei は ラニタムな量であって、Ui は一般に Ei に依存する。状態内相関は、電子比熱の enhancement, 低温ごの Curie 帯石ム率といた物性に反映している。又一方、状態間相関が 低温での比熱の 異常に重要な役割を演じている事は、本石研究会で、竹森上村

によて報告されている。ここでは(1)のハミルトニアンを採用し、状態内相関の variable range hopping 伝導入の効果をパーコレーヨン理論²⁾によって計算する。下だし、UiのEi 依存性は簡単のため無視し、Ui=Uとよく。特に不益気抵抗人の効果を議論し、IT- Ta S2-x Sex の実験結果と比較する。

\$2. ホッピング 過程.

状態内相関のある場合のAnderson局在状態は、(i)空の状態(UO状態)、(ii)、一電子占有状態(SO状態)、(iii) 二電子占有状態(DO状態)。の3つのタイプがある。SO状態に逆向きスピンをもつ電子をもち込んで、DO状態をつくると、もち込んで電子は状態内相関にある。Ei+Uのエネルギー準位を占める。この時に注意すべき事は、もち込んで電子はSO状態よりもゆるく束縛され、空間的に広く局在している事である。これを表わすためにSO&がDO状態の局在長を名々気、気2(気2>気)と書く。写、気は一般にエネルギーには依存せず一定であると仮定する。

上述の3つの局在状態に対して、次の4つのホッピング 過程が存在する。

- (1) SO から UO 状態 への過程
- (2) SO から SO 状態 への過程

(3) DOから UO 状態 人の過程 (4) DOから SO 状態 人の過程 ただし、ここで Spin flip 過程は 無視する。 従って (2)の過程で は、始状態 に於る、2つの SO 状態のスピンは互いに 反平行

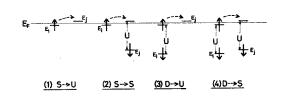


図 1

である事が要求されている。この事情を図示したのが図してある。これら4週程は、名々図しに示したエネルギー近傍で最も起こりやすく、どの過程もホッピング、伝導に寄与する。(ここでは、状態内相関しは Eiの分布中より小さい場合を考えている。)ハペーコレーション理論を使って、電気抵抗の温度依存性を、低温極限で計算すると、3次元では次のようになる。

$$T_0 = 13.2 \times \frac{1}{\nu k_B} \frac{\xi_1^3 + 3\xi_2^3}{(\xi_1^3 + \xi_2^3)^2 + 4\xi_2^6} \qquad ---- (3)$$

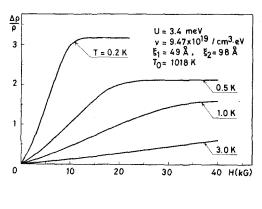
こにンは状態密度である。(2)式は、状態内相関の無い時の variable range hopping 伝導で良く知られている Mottの 14乗則3)が、今の場合も成立する事を示しているが、(3)式に見られるように、下のはあいる。 新算においては、intrinsic hopping rate は Miller and Abrahams 4)の表式を仮定した。又、hopping rate

を決める 高在長は、(1)の過程では ろ1, (2)~(4) では 気としている。

83 石兹负抵抗

次に、磁場中で、4つのホッピンが過程にどのような変化が起こるか調べる。 不磁場を印加すると SO状態の free apins は 磁場と平行になるうとする。 その結果、SO→SO 過程は 起こらなくなる。 何故なら、ホッピング後に出来る DO状態が spin singlet にならないからである。 ところで、SO→SO 過程と DO→UO 過程とは 互いに 逆過程になっているために、詳細つり合いの原理から同じ遷 粉布催率で、ホップでする。つまり、 磁場による SO→SO 過程の抑制は、DO→UO 過程の抑制をも意味する。 従って 石鉱気抵抗 母(H) P(の) は、これら 2 過程の抑制によって正になる。 様々な 温度でのは、これら 2 過程の抑制によって正になる。 様々な 温度での

磁気抵抗の数値計算例を示したのが図えざある。計算は(2)式を導出した時と同じパーコレーヨン理論を使い、3次元で行ないている。 磁気抵抗は、正の符号で、 磁場 H の増加に は1例



図る

して増加し、ある石鉱場 Hsat 以上で食を和する。食を和値は、

$$\frac{\Delta P(H)}{P(0)} \Big|_{Sat} = exp \left[13.2 \left(\frac{1}{y k_B T} \right)^{\frac{1}{4}} \left\{ \left(\frac{\xi_1^3 + \xi_2^3}{\xi_1^6 + \xi_2^6} \right)^{\frac{1}{4}} - \left(\frac{\xi_1^3 + 3\xi_2^3}{(\xi_1^3 + \xi_2^3)^2 + 4\xi_2^6} \right)^{\frac{1}{4}} \right\} \right] - 1.$$

で与えられる。温度の減少に伴なって、食や和値は増加し、 Hsat は減少する。

§4 IT-Ta Szx Sex系 en 比較

|T-Ta Szx Sex 系は、低温で variable range hopping 伝導を示す。この温度領域の高温側での石鉱気抵抗は石鉱場の増加に伴なって、正で立ち上がり、最大値を通過した役滅少する。一方低温側では、負の石鉱気抵抗だけが観測はれている。5).6) 福山・芳田 つはこの負の石磁気抵抗を説明するために、Anderum 局在状態の広がり気がエネルギーをにに依存する事を考慮した。 我々はまるの立場に立って、これを同じ、機構を取り入れた計算を行なった。

图 | にみるように、 $SO \rightarrow UO$ 過程は、 $Ei = E_F$ 近傍で起こる。 石鉱場中では、上向きスピンの電子に対する一電子状態のエネルギー準位は、 $Ei - \mu_B H$ となるから、ホッピングは $Ei - \mu_B H = E_F$ 近傍で起こる。よって 移動度 端 Ec と Ei との 差、Ec - Ei が 石鉱場とともに 減 少する 事になり、 局在の 広がり を 増す。 この事は、ホッピングの遷 粉 石権率 を 増加

させるから、石松気抵抗人は負の寄与がある。 実際の教値

計算例を図3に示す。 この計算は 2次元系で行 ない、気(Ei) × (Ec~Ei) ⁻¹ を仮定している。 磁気抵 抗が磁場 9 増加に従, て、正から負へと移行す る様子は、1T-TaS2xSex

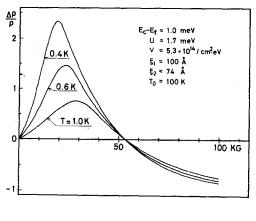


図 3

の奥颗を再現している。 さらに、正の部分の寄与について調バマみると、(3)式と(4)式を吹べて To が増加すると(ル、 51、52 が減少)、 $\frac{\Delta P}{P}|_{sat}$ も増加するから、To の大きい方が正の石Á気抵抗も大きい事が結論できる。(この定性的な議論は 2次元でも <math>3 次元でも変わらない。)、実験においても、1 T- Ta S_2 に S_e deping をして、To を増加 させると、石Á気拉抗の正の部分が増加 あ事が 観測しまれている。5

状態内相関でける考慮した今の計算では、T→Oに従ってAP/Plant→∞となるが、実験的には、T≤O.5k.で質の石輪気抵抗のみになる。これは、今のformalismで落とした、状態間の7-ロニ相互作用の効果であると考えられる。 充分任温では、direct exchange × feinetic exchangeといった 状態間相互作用によって、SO状態のスピン同士

が強く相互作用し合う。8) との結果、石鉱場を加えても、SO状態のスピュが石鉱場の方向に整列しなくなり、石鉱気抵抗入正の寄与をした多るの機構が働らかなくなる。 使って、夏の寄与だけが残ると考えられる。

References

- 1) E.Yamaguchi, H.Aoki, H.Kamimura, J. Phys. c 12, 4801(1979): See also a review by H.Kamimura, Phil. Mag. B 42 763 (1980).
- 2) M.Pollak, J. Non-Cryst. Sol. 11, 1 (1972).
- 3) N.F.Mott and E.A.Davis, "Electronic Processes in Non-Crystalline Materials" Clarendon Press, Oxford 2nd ed. (1979).
- 4) A.Miller and E.Abrahams, Phys. Rev. 120, 745 (1960).
- 5) Y.Onuki, R.Inada and S.Tanuma, Physica 99 B, 177 (1980).
- 6) N. Koayashi and Y. Muto, Solid State Commun. 30, 337 (1979).
- 7) H.Fukuyama and K. Yoshida, J. Phys. Soc. Japan 46, 102 (1979).
- 8) 竹森,上村; 本研究会 報告集